

## 1.4 可关断器件

- 1.4.1 门极可关断晶闸管 -- 自学
- 1.4.2 电力晶体管
- 1.4.3 电力场效应晶体管
- 1.4.4 绝缘栅双极晶体管



■电力晶体管(Giant Transistor——GTR)

按英文直译为巨型晶体管,是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction

Transistor—BJT)

**Power BJT** 

- ■GTR的结构和工作原理
  - ◆与普通的双极结型晶体管基本原理是一样的。
  - ◇最主要的特性是耐压高、电流大、开关特性好。



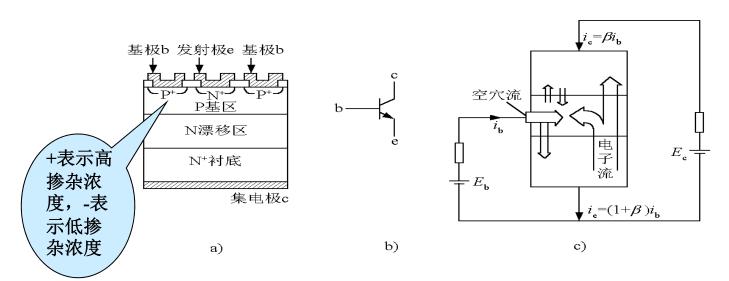


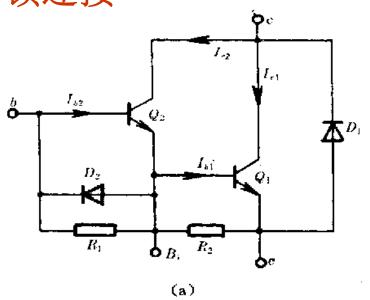
图2-16 GTR的结构、电气图形符号和内部载流子的流动 a) 内部结构断面示意图 b) 电气图形符号 c) 内部载流子的流动

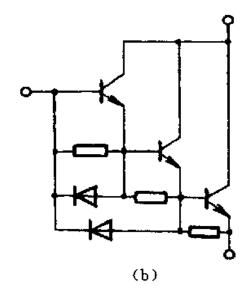
#### ◆ GTR的结构

- ☞采用至少由两个晶体管按达林顿接法组成的单元结构,并采用集成电路工艺将许多这种单元并联而成。
- ☞ GTR是由三层半导体(分别引出集电极、基极和发射极)形成的两个PN结(集电结和发射结)构成,多采用NPN结构。



### 达林顿连接





达林顿管(Darlington Transistor)又称复合管。它采用复合连接方式,将二只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管,极性只认前面的三极管。

等效三极管的放大倍数是是两个三极管放大倍数的乘积





### ■GTR的基本特性

- **◆**静态特性
- 型在共发射极接法时的典型输出特性分为截止区、放 大区和饱和区三个区域。
- ☞在电力电子电路中, GTR工作在开关状态,即工 作在截止区或饱和区。
- 企在开关过程中,即在截止区和饱和区之间过渡时, 一般要经过放大区。

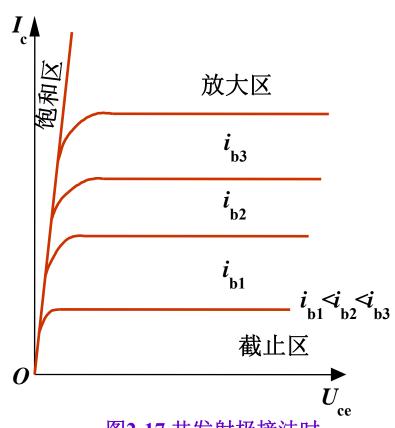


图2-17 共发射极接法时 GTR的输出特性



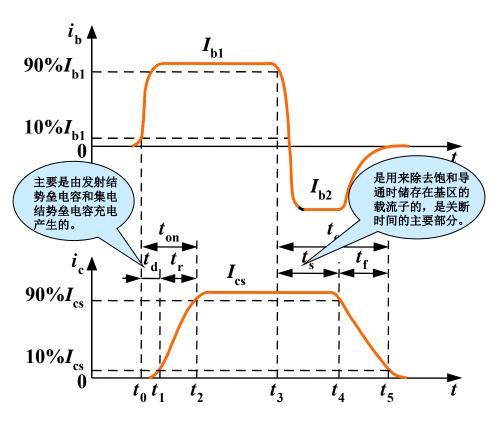
### ◆动态特性

#### ☞开通过程

- √需要经过延迟时间 $t_d$ 和上升时间 $t_r$ , 二者之和为开通时间 $t_{on}$ 。
- $\sqrt{$ 增大基极驱动电流 $i_b$ 的幅值并增大  $di_b/dt$ ,可以缩短延迟时间, 同时 也可以缩短上升时间,从而加快开通过程。

#### ☞关断过程

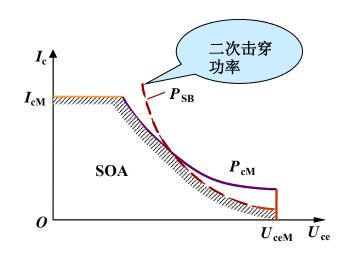
- $\sqrt{\text{需要经过储存时间}_{t_s}}$ 和下降时间 $t_f$ , 二者之和为关断时间 $t_{off}$ 。
- √减小导通时的饱和深度以减小储存的载流子,或者增大基极抽取负电流*I<sub>b2</sub>*的幅值和负偏压,可以缩短储存时间,从而加快关断速度。
- ☞GTR的开关时间在几微秒以内,比 晶闸管和GTO都短很多。







- ■GTR的二次击穿现象与安全工作区
- ◆当GTR的集电极电压升高至击穿电压时,集电极电流迅速增大, 这种首先出现的击穿是雪崩击穿,被称为一次击穿。
- ◆发现一次击穿发生时如不有效地限制电流, $I_c$ 增大到某个临界点时会突然急剧上升,同时伴随着电压的陡然下降,这种现象称为二次击穿。
- ◆出现一次击穿后,GTR一般不会损坏,二次击穿常常立即导致器件的永久损坏,或者工作特性明显衰变,因而对GTR危害极大。
- ◆安全工作区(Safe Operating Area——SOA)
  - ☞ 将不同基极电流下二次击穿的临界点 连接起来,就构成了二次击穿临界线。
- $U_{ceM}$ ,集电极最大电流 $I_{cM}$ 和最大耗散功率 $P_{cM}$ ,也不能超过二次击穿临界线。







1. 静特性 电流控制型开关器件

输入和输出特性 饱和,截止,放大

饱和深度影响:总导通损耗,关断速度

2. 开关特性

电容效应造成:

开通时间:  $t_{ON}$ =延迟时间 $t_d$ +上升时间 $t_r$ 关断时间:  $t_{OF}$ =存储时间 $t_s$ +下降时间 $t_f$ 

3.参数

电流放大倍数和饱和压降(特性)

额定值(极限值):电压定额 $BU_{ceo}$ , $BU_{ebo}$ ;最大允许电流 $I_{CM}$ 

安全工作区: 电流,功耗,电压,二次击穿



- ■分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称电力MOSFET(Power MOSFET)。
- ■电力MOSFET是用栅极电压来控制漏极电流的 ,它的特点有:
  - ◆驱动电路简单,需要的驱动功率小。
  - ◆开关速度快,工作频率高。
  - ◆热稳定性优于GTR。
- ◆电流容量小,耐压低,多用于功率不超过 10kW的电力电子装置。



- ■电力MOSFET的结构和工作原理
  - ◆电力MOSFET的种类
    - ☞按导电沟道可分为P沟道和N沟道。
  - 当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟 道的称为耗尽型。
    - ☞对于N(P)沟道器件, 栅极电压大于(小于
  - )零时才存在导电沟道的称为增强型。
    - ☞在电力MOSFET中,主要是N沟道增强型。



### ◆电力MOSFET的结构

- ☞是单极型晶体管。
- ⊯结构上与小功率MOS管有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,而目前电力MOSFET大都采用了垂直导电结构,所以又称为VMOSFET(Vertical MOSFET),这大大提高了MOSFET器件的耐压和耐电流能力。
- ☞按垂直导电结构的差异,分为利用 V型槽实现垂直导电的VVMOSFET (Vertical V-groove MOSFET) 和具有 垂直导电双扩散MOS结构的DMOSFET (Vertical Double-diffused MOSFET)。

☞电力MOSFET也是多元集成结构。

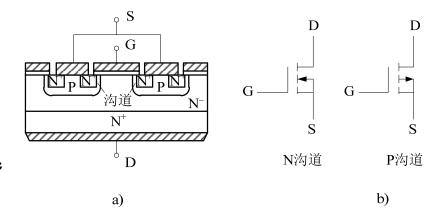


图2-20 电力MOSFET的结构 和电气图形符号

- a) 内部结构断面示意图
- b) 电气图形符号



### ■电力MOSFET的基本特性

- ◆静态特性
  - ☞转移特性
  - $\sqrt{1}$ 指漏极电流 $I_D$ 和栅源间电压  $U_{GS}$ 的关系,反映了输入电压和输出电流的关系。
  - $\sqrt{I_D}$ 较大时, $I_D$ 与 $U_{GS}$ 的关系近似线性,曲线的斜率被定义为MOSFET的跨导 $G_{fs}$ ,即

$$G_{\rm fs} = \frac{\mathrm{d}I_{\rm D}}{\mathrm{d}U_{\rm GS}} \qquad (2-11)$$

✓ 是电压控制型器件,其输入阻抗极高,输入电流非常小。

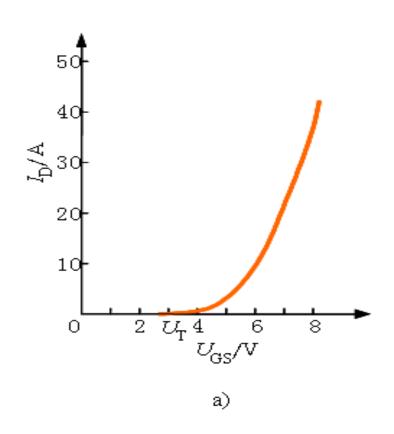


图2-21 电力MOSFET的 转移特性和输出特性 a) 转移特性



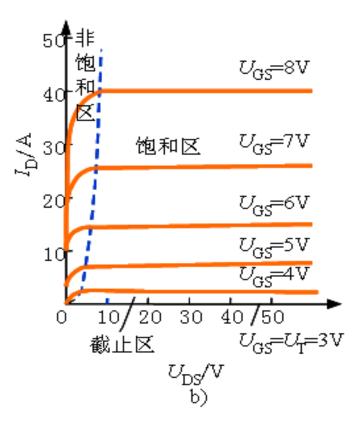


图2-21 电力MOSFET 的转移特性和输出特性 b) 输出特性

### ☞输出特性

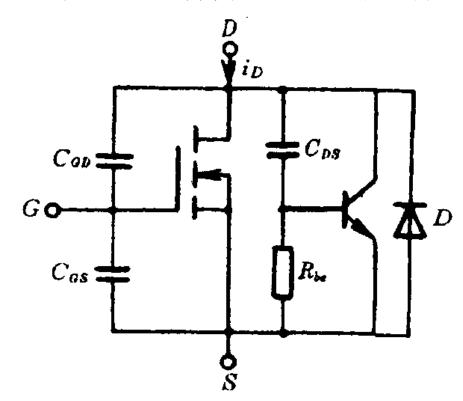
√是MOSFET的漏极伏安特性。 ✓截止区(对应于GTR的截止 区)、饱和区(对应于GTR的放 大区)、非饱和区(对应于GTR 的饱和区)三个区域,饱和是指 漏源电压增加时漏极电流不再增 加,非饱和是指漏源电压增加时 漏极电流相应增加。

√工作在开关状态,即在截止区 和非饱和区之间来回转换。



- ☞本身结构所致,漏极和源极之间形成了一个与MOSFET 反向并联的寄生二极管。
- ☞通态电阻具有正温度系数,对器件并联时的均流有利。

### 弥勒电容和 弥勒效应





#### 电力场效应晶体管 1.4.3

 $+U_{\rm E}$ 

 $R_{\rm L}$ 

- 动态特性
  - ☞开通过程
    - $\sqrt{\text{开通延迟时间}}_{d(on)}$ 电流上升时间t, 电压下降时间 $t_{fv}$

开通时间 $t_{on} = t_{d(on)} + t_r + t_{fv}$ 

☞关断过程

 $\sqrt{$ 关断延迟时间 $t_{d(off)}$ 电压上升时间 t\_\_\_ 电流下降时间 关断时间 $t_{off} = t_{d(off)} + t_{rv} + t_{fi}$ 

 $u_{
m p}$ 为矩形脉冲电压 信号源,R<sub>s</sub>为信号 源内阻,R<sub>c</sub>为栅极 电阻, R<sub>L</sub>为漏极负 载电阻,RF用于检  $\bigcap R_{G} \mid u_{GS} \quad R_{F} \bigcap i_{D}$ 测漏极电流。 信号) u<sub>p</sub>

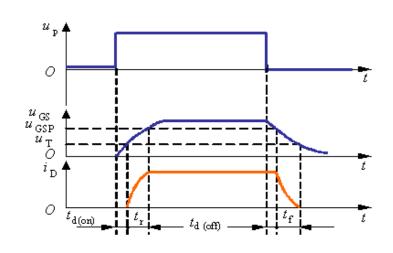


图2-22 电力MOSFET的开关过程 a)测试电路 b) 开关过程波形



### **MOSFET**的开关速度

- MOSFET的开关速度和其输入电容的充放电有很大关系,可以降低栅极驱动电路的内阻R<sub>s</sub>,从而减小栅极回路的充放电时间常数,加快开关速度。
- ☞不存在少子储存效应,因而其关断过程是非常迅速的。
- ☞开关时间在10~100ns之间,其工作频率可达100kHz以上, 是主要电力电子器件中最高的。
- ☞ 静态时几乎不需要输入电流。在开关过程中需要对输入电容充放电,仍需要一定的驱动功率。
- ☞开关频率越高, 所需要的驱动功率越大。



### ■电力MOSFET的主要参数

- ◆跨导 $G_{fs}$ 、开启电压 $U_T$ 以及开关过程中的各时间参数。
- $\bullet$ 漏极电压 $U_{DS}$ 
  - ☞标称电力MOSFET电压定额的参数。
- - ☞标称电力MOSFET电流定额的参数。
- $\rightarrow$  栅源电压 $U_{GS}$
- 圖栅源之间的绝缘层很薄, $\left|U_{GS}\right|>20$ V将导致绝缘层击穿。
- 极间电容
  - $\mathbf{E}^{\mathbf{E}} C_{GS}$ 、 $C_{GD}$ 和 $C_{DS}$ 。
- →漏源间的耐压、漏极最大允许电流和最大耗散功率决定了电力MOSFET的安全工作区。



1. 静特性:电压控制型开关器件

输出特性和转移特性

体二极管

2. 开关特性:寄生电容引起

开通时间:  $t_{ON}$ = 开通延迟 $t_{d(on)}$ +上升 $t_r$ 

关断时间:  $t_{OF}$ =关断延迟 $t_{s(off)}$ + 下降 $t_f$ 

du/dt

3. 参数

静态: 通态电阻 $R_{DS}$ (正温度系数),开启电压 $U_T$ 

动态:  $t_{ON}$ ,  $t_{OF}$ , du/dt, Qg, 弥勒效应

极限:漏源击穿电压;栅源击穿电压

最大允许漏极电流

最大允许功耗

安全工作区: 电流, 电压, 功耗



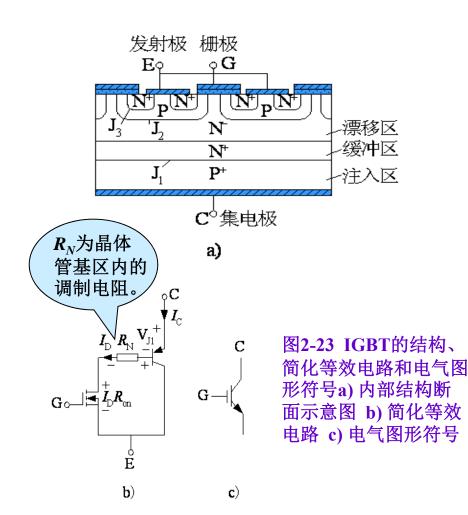
GTR和GTO的特点——双极型,电流驱动,有电导调制效应,通流能力很强,开关速度较低,所需驱动功率大,驱动电路复杂。

MOSFET的优点——单极型,电压驱动,开关速度快,输入阻抗高,热稳定性好,所需驱动功率小而且驱动电路简单。

- 两类器件取长补短结合而成的复合器件—Bi-MOS器件
- 绝缘栅双极晶体管(Insulated-gate Bipolar Transistor——IGBT或IGT)
  - ◆ GTR和MOSFET复合,结合二者的优点。
  - 1986年投入市场,是中小功率电力电子设备的主导器件。
  - ◆ 继续提高电压和电流容量,以期再取代GTO的地位。



- ■IGBT的结构和工作原理
  - ◆IGBT的结构
  - ☞是三端器件,具有栅极G、 集电极C和发射极E。
  - □ 由N沟道VDMOSFET与双极型晶体管组合而成的IGBT,比VDMOSFET多一层P+注入区,实现对漂移区电导率进行调制,使得IGBT具有很强的通流能力。
  - ☞简化等效电路表明,IGBT 是用GTR与MOSFET组成的达 林顿结构,相当于一个由 MOSFET驱动的厚基区PNP晶 体管。





### ◆IGBT的工作原理

- ☞IGBT的驱动原理与电力MOSFET基本相同,是一种场 控器件。
  - $\square$ 其开通和关断是由栅极和发射极间的电压 $U_{CE}$ 决定的。
  - $\sqrt{\exists U_{GE}}$ 为正且大于开启电压 $U_{GE(th)}$ 时,MOSFET内形成沟道,并为晶体管提供基极电流进而使IGBT导通。
  - √当栅极与发射极间施加反向电压或不加信号时, MOSFET内的沟道消失,晶体管的基极电流被切断,使 得IGBT关断。
- 电导调制效应使得电阻 $R_N$ 减小,这样高耐压的IGBT也具有很小的通态压降。



- ■IGBT的基本特性
  - **◆**静态特性
    - ☞转移特性
      - √描述的是集电极电流
    - $I_C$ 与栅射电压 $U_{GE}$ 之间的关系。
    - 一种后电压 $U_{GE(th)}$ 是 IGBT能实现电导调制而导通的最低栅射电压,随温度升高而略有下降。

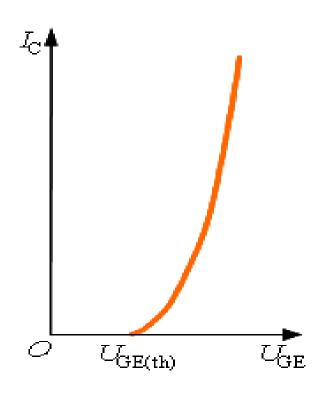
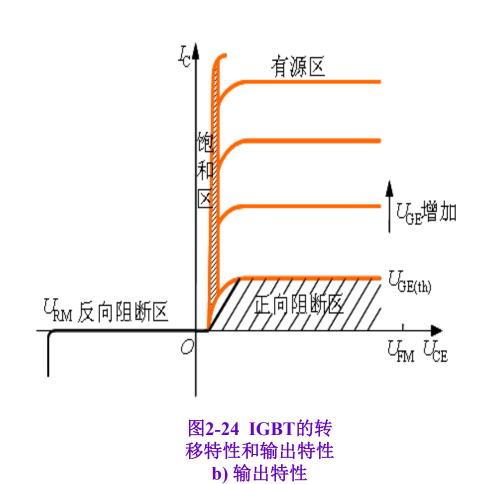


图2-24 IGBT的转移特性和输出特性a)转移特性





输出特性(伏安特性  $\sqrt{描述的是以栅射电压}$ 为参考变量时,集电极电 流 $I_C$ 与集射极间电压 $U_{CE}$ 之间的关系。

 $\sqrt{\text{分为三个区域: 正向}}$  阻断区、有源区和饱和区  $\sqrt{\text{当}U_{CE}}$ <0时,IGBT为 反向阻断工作状态。  $\sqrt{\text{在电力电子电路中,IGBT工作在开关状态,因而是在正向阻断区和饱和区之间来回转换。}}$ 



#### →动态特性

- ☞开通过程
  - √开通延迟时间<sub>t<sub>d(on)</sub></sub>
    - 电流上升时间t,
    - 电压下降时间<sub>tr</sub>
    - 开通时间 $t_{on} = t_{d(on)} + t_r + t_{fv}$
  - $\sqrt{t_{fv}}$ 分为 $t_{fv1}$ 和 $t_{fv2}$ 两段。
- ☞关断过程
  - √关断延迟时间<sub>t<sub>d(off)</sub></sub>
    - 电压上升时间 [
    - 电流下降时间t<sub>fi</sub>
    - 关断时间 $t_{off} = t_{d(off)} + t_{rv} + t_{fi}$
  - $\sqrt{t_{fi}}$ 分为 $t_{fil}$ 和 $t_{fi2}$
- ☞引入了少子储存现象,因而 IGBT的开关速度要低于电力 MOSFET。

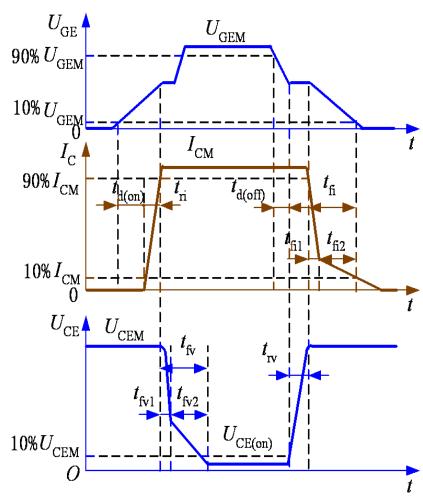


图2-25 IGBT的开关过程



- ■IGBT的主要参数
  - ◆前面提到的各参数。

  - ⊯由器件内部的PNP晶体管所能承受的击穿电压 所确定的。
  - ◆最大集电极电流 ☞包括额定直流电流I<sub>C</sub>和1ms脉宽最大电流I<sub>CP</sub>。
  - ◆最大集电极功耗P<sub>CM</sub>
    - ☞在正常工作温度下允许的最大耗散功率。



- ◆IGBT的特性和参数特点可以总结如下:
  - 严开关速度高, 开关损耗小。
- ☞在相同电压和电流定额的情况下,IGBT的安全工作区比GTR大,而且具有耐脉冲电流冲击的能力。
- **☞通态压降比VDMOSFET低,特别是在电流较** 大的区域。
  - ☞输入阻抗高, 其输入特性与电力MOSFET类似。
- ☞与电力MOSFET和GTR相比,IGBT的耐压和 通流能力还可以进一步提高,同时保持开关频率高 的特点。



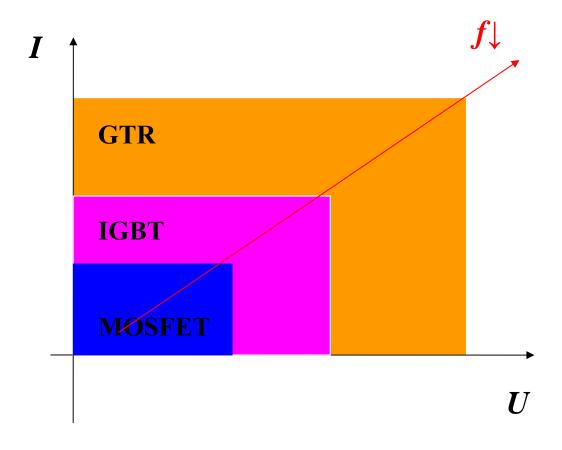
- ◆ IGBT的安全工作区
  - ☞正向偏置安全工作区(Forward Biased Safe
- **Operating Area**—FBSOA)
  - √根据最大集电极电流、最大集射极间电压和最大集电极功耗确定。

☞反向偏置安全工作区(Reverse Biased Safe Operating Area——RBSOA)

根据最大集电极电流、最大集射极间电压和最大允许电压上升率d $U_{CF}/\mathrm{dt}$ 。



### 三种全控开关器件的应用特点:





1. 静特性:电压控制型开关器件 饱和压降

2. 开关特性:寄生电容引起

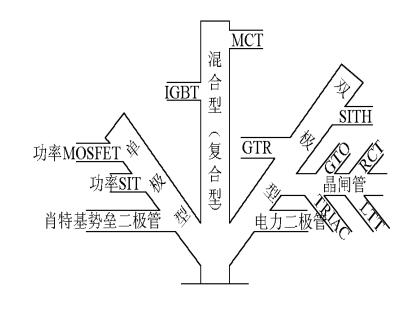
安全工作区,拖尾电流





- ■将各种主要电力电子器件的基本结构、工作原理、基本 特性和主要参数等问题作了全面的介绍。
- ■电力电子器件归类
- ◆按照器件内部电子和空穴 两种载流子参与导电的情况
  - ■单极型: 肖特基二极管、 电力MOSFET和SIT等。
  - ☞双极型:基于PN结的电力二极管、晶闸管、GTO和GTR等。

☞复合型: IGBT、SITH和MCT等。





#### ◆按驱动类型

- ☞电压驱动型器件
  - √单极型器件和复合型器件。
- √共同特点是:输入阻抗高,所需驱动功率小,驱动电路简单,工 作频率高。
- ☞电流驱动型器件
  - √双极型器件。
- √共同特点是:具有电导调制效应,因而通态压降低,导通损耗小,但工作频率较低,所需驱动功率大,驱动电路也比较复杂。
- ◆按控制信号的波形
  - ☞电平控制型器件
    - √电压驱动型器件和部分电流驱动型器件(如GTR)
  - ☞脉冲触发型器件
    - √部分电流驱动型器件(如晶闸管和GTO)



- ■电力电子器件的现状和发展趋势
  - ◆20世纪90年代中期以来,逐渐形成了小功率(10kW以下)场合以电力MOSFET为主,中、大功率场合以IGBT为主的压倒性局面,在10MVA以上或者数千伏以上的应用场合,如果不需要自关断能力,那么晶闸管仍然是目前的首选器件。
  - ◆电力MOSFET和IGBT中的技术创新仍然在继续, IGBT还在不断夺取传统上属于晶闸管的应用领域。
  - ◆宽禁带半导体材料由于其各方面性能都优于硅材料, 因而是很有前景的电力半导体材料 。



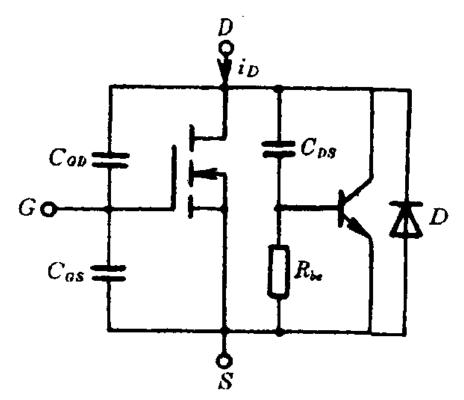
### 思考:

- 1. 二极管的种类有哪些? 各自的应用场合?
- 2. 二极管的反向恢复带来哪些问题?
- 3. GTR、MOSFET和IGBT的优缺点和应用场合?



- ☞本身结构所致,漏极和源极之间形成了一个与MOSFET 反向并联的寄生二极管。
- ☞通态电阻具有正温度系数,对器件并联时的均流有利。

### 弥勒电容和弥 勒效应





### 开关特性,以开通为例

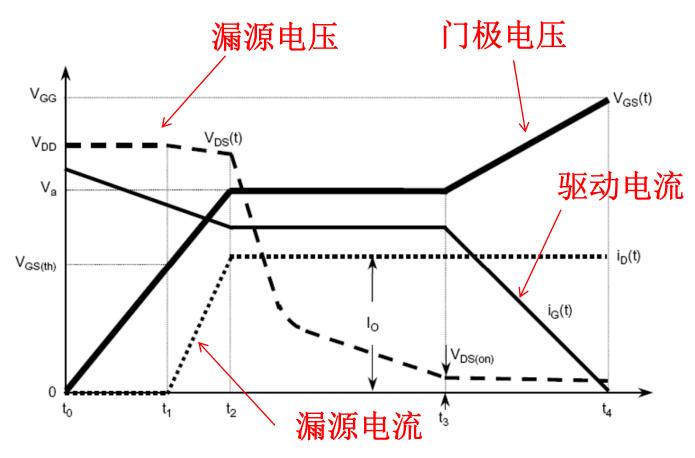
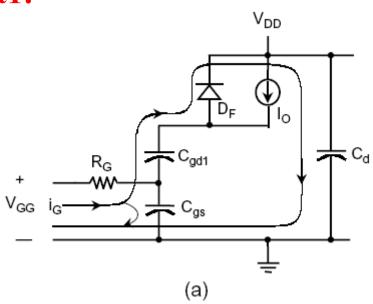
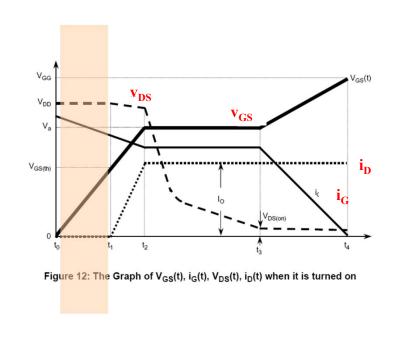


Figure 12: The Graph of  $V_{GS}(t)$ ,  $i_{G}(t)$ ,  $V_{DS}(t)$ ,  $i_{D}(t)$  when it is turned on



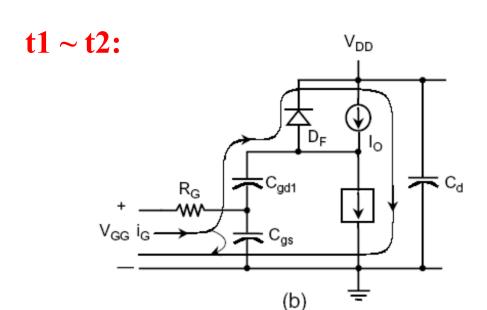
#### $t0 \sim t1$ :

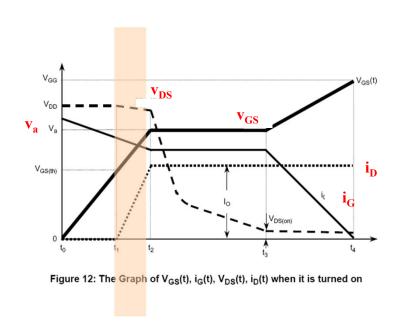




t0时刻,驱动电流 $i_G$  同时给电容 $C_{gs}$ 和 $C_{gd}$ ,充电,门极电压 $V_{GS}$ 由0增加至门槛电压 $V_{GS(th}$ 。从图形上看,门极电压似乎是线性增加的,但实际上是按照指数曲线,时间常数为 $\tau_1 = R_G(C_{gs} + C_{gd1})$ 。 t0到t1时间内,漏源电压 $V_{DS}$ 仍然等于 $V_{DD}$ ,漏源电流 $i_D$ 等于零。MOSFET在t1时刻前仍然处于关断状态。

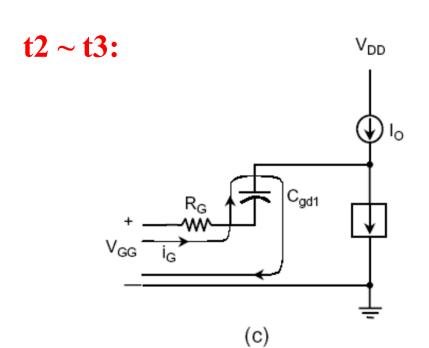


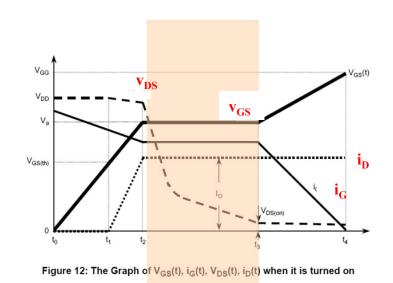




门极电压 $V_{GS}$ 按照指数曲线超过门槛电压 $V_{GS(th)}$ 并继续增加,在t2时刻达到电压 $V_{a}$ 。漏源电流 $i_{D}$ 在t1时刻开始增加,并在t2时刻达到满载电流 $(I_{O})$ ,此时漏源电压 $V_{DS}$ 仍然等于 $V_{DD}$ 。但是,从图中看出漏源电压有一些下降并低于 $V_{DD}$ 。这是由线路中寄生电感的压降引起。





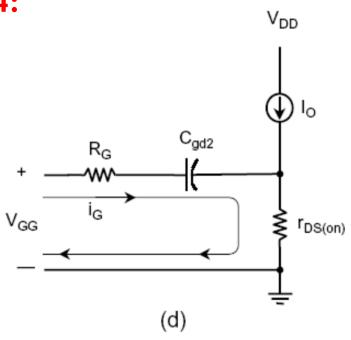


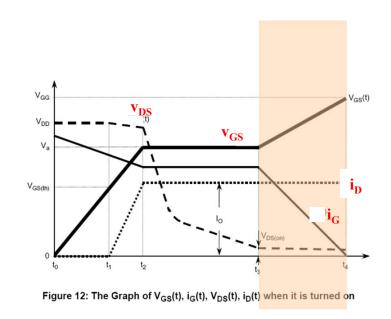
### 米勒效应

根据MOSFET的转移特性,t2到t3时间内,门极电压 $V_{GS}$ 保持为一个常数,此时漏源电流 $i_D$ 等于满载电流 $(I_O)$ 。驱动电流 $i_G$ 流过寄生电容 $C_{gd}$ , $C_{gd}$ 处于放电状态。此时,驱动电流满足以下关系式,Va表示米勒效应时对应的门极电压。  $i_G = \frac{V_{GG} - V_a}{R_G}$ 









此时,MOSFET工作在电阻区,门极电压 $V_{GS}$ 上升至驱动电压 $V_{GG}$ 。